檔　　號:
保存年限:

國立臺北科技大學 函

地址：106344臺北市大安區忠孝東路三段一號
承辦人：黃澤淵
電話：02-2771-2171#6023
電子信箱：receivable0308@ntut.edu.tw

受文者：基隆市立中山高級中學

發文日期：中華民國115年7月1日
發文字號：北科大產學字第1157900173號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：課程表、海報、學校官網公告文案（115F900518_1_01090158145.pdf、115F900518_2_01090158145.png、115F900518_3_01090158145.pdf）

裝

主旨：檢送本校與正修科技大學電子工程系合作辦理115年「虛擬實境VR擬真互動系統融入晶圓製程實務職能」資訊（詳如說明），敬請協助公告並轉知學生踴躍報名，請查照。

訂

說明：

一、本課程結合虛擬實境（VR）擬真互動技術與晶圓製程實務職能培訓，透過沉浸式模擬環境，讓學員認識半導體晶圓製造流程、無塵室作業規範及設備操作情境。藉由VR互動實作，提升學員對晶圓製程技術之理解與實務應用能力，培養符合半導體產業需求之基礎專業人才。

線

二、報名資格：國內各大高中職之在學學生。

三、課程時間：115年7月27日（一）、7月28日（二）、7月29日（三），共計3天 ，凡參與全程課程，且符合報名資格者，將於課程結束後由合作企業核發研習時數證明。

四、課程地點：正修科技大學電子系館二樓060207會議室(高雄市鳥松區澄清路840號)。

五、課程人數上限：實體38人。

六、報名時間：即日起至115年7月16日（四）17點為止（若人數額滿將提前截止）。

七、交通接駁資訊：本課程提供高雄左營站至正修科技大學接駁車服務，相關集合地點、時程及搭乘需求調查，請參閱報名表單。

八、報名網址：https://forms.gle/jWVrcq8rSAfvmtfT7

九、課程聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學黃專員，連絡電話:(02)2771-2171分機6023，電子郵件：receivable0308@mail.ntut.edu.tw、鄭經理，連絡電話:(02)2771-2171分機6012，電子郵件：clcheng@mail.ntut.edu.tw。

十、協辦單位：國立成功大學核心設施中心、酷奇思數位園有限公司、正修科技大學電子工程系。

十一、檢附課程表、宣傳海報及學校官網公告文案電子檔各乙份，敬請貴校協助公告於學校官網「最新消息」之學生專區，或轉知相關科系與班級群組。

正本：各公私立高級職業學校、各公私立高級中學
副本：本校產學合作處、教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學 電子公文交換章 2026/07/01 09:46:42